关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台希沃魔方-设备运维）[1]，生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）[2]，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台希沃魔方-设备运维）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台希沃魔方-设备运维）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台 希沃魔方-设备运维、智能交互黑板 BH86ED、教学软件 希沃白板 5、展台 SC06A、集控管理平台希沃魔方-设备运维）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（机柜 42u），生产厂为（香河天昊金属制品有限公司），厂址为（河北省廊坊市香河县渠口镇大七里村）。（机柜 42u）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜 42u）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜 42u）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t），生产厂为（联想开天科技有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 6 层 601-G6-1）。（实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t）的（关键组件）在中国境内生产。（实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t、实验终端控制主机 E50z G1t）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材定制、实验室线路改造 定制、其它辅助材料（绝缘胶布、线槽，线卡等）），生产厂为（陕西立博信息科技有限公司），厂址为（西安市高新区科技八路以南美寓华庭 1 幢 11506 号）。（施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材定制、实验室线路改造 定制、其它辅助材料（绝缘胶布、线槽，线卡等））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材定制、实验室线路改造 定制、其它辅助材料（绝缘胶布、线槽，线卡等））的（关键组件）在中国境内生产。（施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材 定制、实验室线路改造 定制、施工辅材定制、实验室线路改造 定制、其它辅助材料（绝缘胶布、线槽，线卡等））的（关键工序）在中国境内完成。

5.（数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、一体式位移传感器 LW-F832、小量程位移传感器 LW-F833、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、三维磁感应强度传感器 LW-E865、静电计 LW-E846、微力传感器 LW-F803、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器 LW-Q740、机械能守恒实验器Ⅰ LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、地磁场发电机 LW-6332、电阻定律实验器 LW-6343、匀强磁场螺线管 LW-5308、多向转接头 LW-5310、磁力固定座 A LW-6336、无线向心力实验器 LW-Q711、向心力实验器 LW-Q859、智能力盘 LW-Q836、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、电学实验板 LW-6337、安培力实验器 LW-Q735、法拉第电磁感应实验器Ⅰ LW-Q812、智能电源 LW-Q820、法拉第电磁感应实验器Ⅱ LW-Q828、多功能学生电源 LW-Q708、逻辑电路实验器 LW-6338、作用力与反作用力实验器 LW-Q862、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、魔板-单摆实验器 LW-Q858-02、魔板-机械能守恒实验器 LW-Q858-03、魔板-自由落体实验器

LW-Q858-08、魔板-凹凸桥实验器 LW-Q858-10、力传感器附件 LW-A818、光学实验系统-高中版 LW-Q815、Mini 牛顿管实验器 LW-Q818、方块电路 •高中教师版 LW-SI823、电磁定位系统 LW-Q858、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器Ⅰ、LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、匀强磁场螺线管 LW-5308、电学实验板 LW-6337、向心力实验器 LW-Q859、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、平抛运动实验器 LW-Q722、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、力传感器附件 LW-A818、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、多量程电压传感器 LW-E844、相对压强传感器 LW-T823、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、氯气传感器 LW-C821、氢气传感器 LW-C806、相对湿度传感器 LW-B807、色度传感器 LW-C803、浊度传感器 LW-C804、多量程电导率传感器 LW-C808、氯离子传感器 LW-C835、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、多向转接头 LW-5310、气液相密封实验器 LW-Q749、密封塞套件 LW-A819、升降台 定制、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、氢气传感器 LW-C806、浊度传感器 LW-C804、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、密封塞套件 LW-A819、气液相密封实验器 LW-Q749、多向转接头 LW-5310、升降台 定制、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、无线接口 LW-A802、传感器无线发射模块 LW-A803、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、红外温度传感器 LW-T805、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、双量程光照度传感器 LW-L802、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、气态酒精传感器 LW-C842、氧气传感器 LW-B801、

二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、溶解氧传感器 LW-B831、心电图传感器 LW-B851、色度传感器 LW-C803、多用途生化传感器支架 LW-Q743、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、酶的特性实验器 LW-Q882、多向转接头 LW-5310、密封塞套件 LW-A819、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、pH 传感器 LW-C801、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、电导率传感器 LW-C802、心电图传感器 LW-B851、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、密封塞套件 LW-A819、多向转接头 LW-5310、酶的特性实验器 LW-Q882、铝合金箱 LW-A808），生产厂为（山东远大朗威教育科技股份有限公司），厂址为（山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1）。（数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、一体式位移传感器 LW-F832、小量程位移传感器 LW-F833、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、三维磁感应强度传感器 LW-E865、静电计 LW-E846、微力传感器 LW-F803、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器 LW-Q740、机械能守恒实验器Ⅰ LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、地磁场发电机 LW-6332、电阻定律实验器 LW-6343、匀强磁场螺线管 LW-5308、多向转接头 LW-5310、磁力固定座 A LW-6336、无线向心力实验器 LW-Q711、向心力实验器 LW-Q859、智能力盘 LW-Q836、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、电学实验板 LW-6337、安培力实验器 LW-Q735、法拉第电磁感应实验器Ⅰ LW-Q812、智能电源 LW-Q820、法拉第电磁感应实验器Ⅱ LW-Q828、多功能学生电源 LW-Q708、逻辑电路实验器 LW-6338、作用力与反作用力实验器 LW-Q862、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、魔板-单摆实验器 LW-Q858-02、魔板-机械能守恒实验器 LW-Q858-03、魔板-自由落体实验器 LW-Q858-08、魔板-凹凸桥实验器 LW-Q858-10、力传感器附件 LW-A818、光学实验系统-高中版 LW-Q815、Mini 牛顿管实验器 LW-Q818、方块电路 •高中教师版 LW-SI823、电磁定位系统 LW-Q858、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、声波/声级传

感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器Ⅰ、LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、匀强磁场螺线管 LW-5308、电学实验板 LW-6337、向心力实验器 LW-Q859、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、平抛运动实验器 LW-Q722、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、力传感器附件 LW-A818、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、多量程电压传感器 LW-E844、相对压强传感器 LW-T823、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、氯气传感器 LW-C821、氢气传感器 LW-C806、相对湿度传感器 LW-B807、色度传感器 LW-C803、浊度传感器 LW-C804、多量程电导率传感器 LW-C808、氯离子传感器 LW-C835、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、多向转接头 LW-5310、气液相密封实验器 LW-Q749、密封塞套件 LW-A819、升降台 定制、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、氢气传感器 LW-C806、浊度传感器 LW-C804、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、密封塞套件 LW-A819、气液相密封实验器 LW-Q749、多向转接头 LW-5310、升降台 定制、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、无线接口 LW-A802、传感器无线发射模块 LW-A803、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、红外温度传感器 LW-T805、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、双量程光照度传感器 LW-L802、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、气态酒精传感器 LW-C842、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、溶解氧传感器 LW-B831、心电图传感器 LW-B851、色度传感器 LW-C803、多用途生化传感器支架 LW-Q743、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、酶的特性实验器 LW-Q882、多向转接头 LW-5310、密封塞套件 LW-A819、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、

附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、pH 传感器 LW-C801、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、电导率传感器 LW-C802、心电图传感器 LW-B851、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、密封塞套件 LW-A819、多向转接头 LW-5310、酶的特性实验器 LW-Q882、铝合金箱 LW-A808）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、一体式位移传感器 LW-F832、小量程位移传感器 LW-F833、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、三维磁感应强度传感器 LW-E865、静电计 LW-E846、微力传感器 LW-F803、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器 LW-Q740、机械能守恒实验器Ⅰ LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、地磁场发电机 LW-6332、电阻定律实验器 LW-6343、匀强磁场螺线管 LW-5308、多向转接头 LW-5310、磁力固定座 A LW-6336、无线向心力实验器 LW-Q711、向心力实验器 LW-Q859、智能力盘 LW-Q836、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、电学实验板 LW-6337、安培力实验器 LW-Q735、法拉第电磁感应实验器Ⅰ LW-Q812、智能电源 LW-Q820、法拉第电磁感应实验器Ⅱ LW-Q828、多功能学生电源 LW-Q708、逻辑电路实验器 LW-6338、作用力与反作用力实验器 LW-Q862、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、魔板-单摆实验器 LW-Q858-02、魔板-机械能守恒实验器 LW-Q858-03、魔板-自由落体实验器 LW-Q858-08、魔板-凹凸桥实验器 LW-Q858-10、力传感器附件 LW-A818、光学实验系统-高中版 LW-Q815、Mini 牛顿管实验器 LW-Q818、方块电路·高中教师版 LW-SI823、电磁定位系统 LW-Q858、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器Ⅰ、LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、匀强磁场螺线管 LW-5308、电学实验板 LW-6337、向心力实验器 LW-Q859、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、平抛运动实验器 LW-Q722、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、力传感器附件 LW-A818、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、

传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、多量程电压传感器 LW-E844、相对压强传感器 LW-T823、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、氯气传感器 LW-C821、氢气传感器 LW-C806、相对湿度传感器 LW-B807、色度传感器 LW-C803、浊度传感器 LW-C804、多量程电导率传感器 LW-C808、氯离子传感器 LW-C835、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、多向转接头 LW-5310、气液相密封实验器 LW-Q749、密封塞套件 LW-A819、升降台 定制、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、氢气传感器 LW-C806、浊度传感器 LW-C804、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、密封塞套件 LW-A819、气液相密封实验器 LW-Q749、多向转接头 LW-5310、升降台 定制、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、无线接口 LW-A802、传感器无线发射模块 LW-A803、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、红外温度传感器 LW-T805、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、双量程光照度传感器 LW-L802、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、气态酒精传感器 LW-C842、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、溶解氧传感器 LW-B831、心电图传感器 LW-B851、色度传感器 LW-C803、多用途生化传感器支架 LW-Q743、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、酶的特性实验器 LW-Q882、多向转接头 LW-5310、密封塞套件 LW-A819、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、pH 传感器 LW-C801、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、电导率传感器 LW-C802、心电图传感器 LW-B851、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、密封塞套件 LW-A819、多向转接头 LW-5310、酶的特性实验器 LW-Q882、铝合金箱 LW-A808）的（关键组件）在中国境内生产。（数据采集器 LW-D801、

传感器数据显示模块 LW-A804、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、一体式位移传感器 LW-F832、小量程位移传感器 LW-F833、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、三维磁感应强度传感器 LW-E865、静电计 LW-E846、微力传感器 LW-F803、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器 LW-Q740、机械能守恒实验器Ⅰ LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、地磁场发电机 LW-6332、电阻定律实验器 LW-6343、匀强磁场螺线管 LW-5308、多向转接头 LW-5310、磁力固定座 A LW-6336、无线向心力实验器 LW-Q711、向心力实验器 LW-Q859、智能力盘 LW-Q836、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、电学实验板 LW-6337、安培力实验器 LW-Q735、法拉第电磁感应实验器Ⅰ LW-Q812、智能电源 LW-Q820、法拉第电磁感应实验器Ⅱ LW-Q828、多功能学生电源 LW-Q708、逻辑电路实验器 LW-6338、作用力与反作用力实验器 LW-Q862、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、魔板-单摆实验器 LW-Q858-02、魔板-机械能守恒实验器 LW-Q858-03、魔板-自由落体实验器 LW-Q858-08、魔板-凹凸桥实验器 LW-Q858-10、力传感器附件 LW-A818、光学实验系统-高中版 LW-Q815、Mini 牛顿管实验器 LW-Q818、方块电路·高中教师版 LW-SI823、电磁定位系统 LW-Q858、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、力传感器 LW-F801、分体式位移传感器 LW-F831、光电门传感器 LW-F851、温度传感器 LW-T803、声波/声级传感器 LW-Y806、多量程电流传感器 LW-E803、微电流传感器 LW-E823、多量程电压传感器 LW-E844、压强传感器 LW-T822、磁感应强度传感器 LW-E861、多用力学轨道 LW-Q730、机械能守恒实验器Ⅰ、LW-5304、摩擦力实验器 LW-6341、匀强磁场螺线管 LW-5308、电学实验板 LW-6337、向心力实验器 LW-Q859、斜面上力的分解实验器 LW-Q721、平抛运动实验器 LW-Q722、电磁感应与楞次定律实验器 LW-Q868、力传感器附件 LW-A818、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、多量程电压传感器 LW-E844、相对压强传感器 LW-T823、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、氯气传感器 LW-C821、氢气传感器 LW-C806、相对湿度传感器 LW-B807、色度传感器 LW-C803、浊度传感器

LW-C804、多量程电导率传感器 LW-C808、氯离子传感器 LW-C835、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、多向转接头 LW-5310、气液相密封实验器 LW-Q749、密封塞套件 LW-A819、升降台 定制、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、高温传感器 LW-T802、多量程电流传感器 LW-E803、压强传感器 LW-T822、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、氢气传感器 LW-C806、浊度传感器 LW-C804、稀释池 LW-Q739、多用途生化传感器支架 LW-Q743、滴定实验装置 LW-Q821、密封塞套件 LW-A819、气液相密封实验器 LW-Q749、多向转接头 LW-5310、升降台 定制、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、无线接口 LW-A802、传感器无线发射模块 LW-A803、传感器数据显示模块 LW-A804、传感器转接模块 LW-A810、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、红外温度传感器 LW-T805、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、双量程光照度传感器 LW-L802、pH 传感器 LW-C801、电导率传感器 LW-C802、二氧化硫传感器 LW-C841、气态酒精传感器 LW-C842、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、溶解氧传感器 LW-B831、心电图传感器 LW-B851、色度传感器 LW-C803、多用途生化传感器支架 LW-Q743、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、酶的特性实验器 LW-Q882、多向转接头 LW-5310、密封塞套件 LW-A819、磁力固定座 A LW-6336、磁力搅拌器 LW-Q889 、铝合金箱 LW-A808、数据采集器 LW-D801、附件 LW-A807、温度传感器 LW-T803、微电流传感器 LW-E823、相对压强传感器 LW-T823、pH 传感器 LW-C801、氧气传感器 LW-B801、二氧化碳传感器 LW-B804、相对湿度传感器 LW-B807、电导率传感器 LW-C802、心电图传感器 LW-B851、气液相密封实验器 LW-Q749、袖珍生化密封实验器 LW-Q716、密封塞套件 LW-A819、多向转接头 LW-5310、酶的特性实验器 LW-Q882、铝合金箱 LW-A808）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（线材 六类、水晶头 国标、线材 国标、线材 国标），生产厂为（佛山市一限天科技有限公司），厂址为（佛山市南海区丹灶镇下滘广场 C 栋厂房一、二、三层）。（线材 六类、水晶头 国标、线材 国标、线材 国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线材 六类、水晶头 国标、线材 国标、线材 国标）的（关键组件）在中国境内生产。（线材 六类、水晶头 国标、线材 国标、线材 国标）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（交换机 S210-24P2J、交换机 S210-24P2J），生产厂为（华为技术有限公司），厂址为（深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼）。（交换机 S210-24P2J、交换机 S210-24P2J）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（交换机 S210-24P2J、交换机 S210-24P2J）的（关键组件）在中国境内生产。（交换机 S210-24P2J、交换机 S210-24P2J）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（五孔插座 五孔），生产厂为（宁波公牛电器有限公司），厂址为（浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区）。（五孔插座 五孔）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（五孔插座 五孔）的（关键组件）在中国境内生产。（五孔插座 五孔）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（虚拟仿真物理实验及教学演示系统 V6.0、虚拟仿真化学实验及教学演示系统 V3.0、虚拟仿真生物实验及教学演示系统 V3.0），生产厂为（北京乐步教育科技有限公司），厂址为（北京市海淀区海淀大街 2 号 301 室）。（虚拟仿真物理实验及教学演示系统 V6.0、虚拟仿真化学实验及教学演示系统 V3.0、虚拟仿真生物实验及教学演示系统 V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（虚拟仿真物理实验及教学演示系统 V6.0、虚拟仿真化学实验及教学演示系统 V3.0、虚拟仿真生物实验及教学演示系统 V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（虚拟仿真物理实验及教学演示系统 V6.0、虚拟仿真化学实验及教学演示系统 V3.0、虚拟仿真生物实验及教学演示系统 V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（控制主机 T-8800ZXE、数字化网络广播系统服务平台 V2.168、AI 广播话筒 T-8802U、IP 网络音箱 T-8807AA、控制器 T-8846、合并式播放器 T-2221、话筒 T-621A、前置放大器 T-6201、音频采集器 T-8870、电源管理器 TS-820、IP 网络音箱 T-8807AA、网络音柱 T-8883P、音频连接线 T-A1.8、音频连接线 T-K1.8），生产厂为（广东保伦电子股份有限公司），厂址为（广州市番禺区石碁镇荔东路 56 号）。（控制主机 T-8800ZXE、数字化网络广播系统服务平台 V2.168、AI 广播话筒 T-8802U、IP 网络音箱 T-8807AA、控制器 T-8846、合并式播放器 T-2221、话筒 T-621A、前置放大器 T-6201、音频采集器 T-8870、电源管理器 TS-820、IP 网络音箱 T-8807AA、网络音柱 T-8883P、音频连接线 T-A1.8、音频连接线 T-K1.8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制主机 T-8800ZXE、数字化网络广播系统服务平台 V2.168、AI 广播话筒 T-8802U、IP 网络音箱 T-8807AA、控制器 T-8846、合并式播放器 T-2221、

话筒 T-621A、前置放大器 T-6201、音频采集器 T-8870、电源管理器 TS-820、IP 网络音箱 T-8807AA、网络音柱 T-8883P、音频连接线 T-A1.8、音频连接线 T-K1.8）的（关键组件）在中国境内生产。（控制主机 T-8800ZXE、数字化网络广播系统服务平台 V2.168、AI 广播话筒 T-8802U、IP 网络音箱 T-8807AA、控制器 T-8846、合并式播放器 T-2221、话筒 T-621A、前置放大器 T-6201、音频采集器 T-8870、电源管理器 TS-820、IP 网络音箱 T-8807AA、网络音柱 T-8883P、音频连接线 T-A1.8、音频连接线 T-K1.8）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西立博信息科技有限公司

日期：2026 年 10 月 10 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。